

東京大学大学院工学系研究科附属システムデザイン研究センター小林正治研究室  
特任研究員 募集のお知らせ

1. 職名及び人数： 特任研究員（特定有期雇用教職員） 1名
2. 契約期間： 2021年4月1日以降できるだけ早い時期～2022年3月31日
3. 更新の有無： 予算の状況、従事している業務の進捗状況、契約期間満了時の業務量、勤務成績、勤務態度、健康状況等を考慮の上、年度単位により更新する場合があります。ただし、更新は2回、2024年3月31日までを限度とする。
4. 試用期間： 採用された日から6月間。
5. 就業場所： 東京大学生産技術研究所（東京都目黒区駒場4-6-1）  
最寄駅：小田急線・地下鉄千代田線 代々木上原駅 徒歩12分  
京王井の頭線 駒場東大前駅 徒歩10分
6. 所属： 大学院工学系研究科附属システムデザイン研究センター 小林正治研究室  
※業務の都合により変更することがある。
7. 業務内容： 産学連携のプロジェクトにおいて、酸化半導体および強誘電体を用いたトランジスタ・メモリデバイスの設計・試作・評価を行う。具体的にはシミュレーションによってデバイスを設計し、試作プロセスを開発して試作を行い、デバイスの電気特性の評価を行う。
8. 就業日・就業時間： 専門業務型裁量労働制により、1日7時間45分・週5日勤務したものとみなされる。
9. 休日： 土日、祝日法に基づく休日、12月29日～1月3日は休日。
10. 休暇： ① 年次有給休暇 就業規則に基づき付与  
② 特別休暇 就業規則に基づき付与
11. 賃金等： 年俸制を適用し、業績・成果手当を含め、資格、経験等に応じて決定。  
通勤手当（当方で定める支給要件を満たした場合は、当方規定により算定した額を支給、最高55,000円/月）  
退職手当、賞与は無し。  
原則毎月17日支給。
12. 加入保険： 文部科学省共済組合、雇用保険に加入。
13. 災害補償： 労働上の災害や通勤時の災害については、労働者災害補償保険法および東京大学教職員法定外災害補償規程により補償。
14. 応募資格： 博士の学位を有する者、または採用日までに取得見込みである者。  
企業、大学、または研究機関において、半導体デバイス・プロセスの業務、もしくは研究経験があることが望ましい。  
酸化半導体または強誘電体に関する経験、知識があることが望ましい。
15. 応募書類： ①東京大学統一履歴書（以下のURLからダウンロードし、作成すること。）  
( <https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/about/jobs/r01.html> )  
②研究業績リスト（原著論文、国際会議、国内学会、著書、特許、招待講演、受賞等）  
③照会可能者1名の氏名・所属・役職・連絡先（メールアドレス、電話番号等）
16. 応募方法： 封筒の表に「システムデザイン研究センター小林正治研究室 特任研究員 応募書類在中」と朱書きし、応募書類を下記宛郵送してください。
17. 応募締切： 2021年1月29日（金）必着  
ただし、適任者が見つかれば次第締め切ります。  
書類選考の後、面接試験受験の可否を連絡します。
18. 書類送付先： 〒153-8505 東京都目黒区駒場4-6-1  
東京大学生産技術研究所 小林正治研究室  
担当：小林正治 03-5452-6813
19. 募集者名称： 国立大学法人東京大学
20. その他： 応募書類は本応募の用途に限り使用し、個人情報には正当な理由なく第三者への開示、譲渡及び貸与することは一切ありません。  
応募書類の返却はいたしません。当方で責任を持って廃棄します。  
勤務条件の詳細は、東京大学特定有期雇用教職員就業規則等をご覧ください。  
( [http://www.u-tokyo.ac.jp/gen01/reiki\\_int/kisoku\\_mokuji\\_j.html](http://www.u-tokyo.ac.jp/gen01/reiki_int/kisoku_mokuji_j.html) )  
東京大学は男女共同参画を推進しており、女性の積極的な応募を歓迎します。